

中華民國專利證書

發明第 I 482988 號

發明名稱：微透鏡陣列的製造方法及其微透鏡陣列

專利權人：國立台灣大學

發明人：蘇國棟、魏祥鈞

專利權期間：自 2015 年 5 月 1 日至 2032 年 6 月 7 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

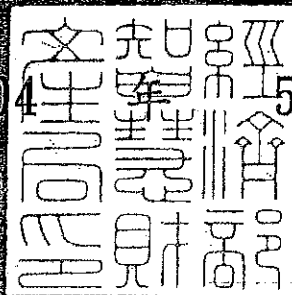
經濟部智慧財產局

局長

王美花

中華民國

104



月

1

日